

文部科学省科学技術振興調整費
地域再生人材創出拠点の形成
「21世紀源内ものづくり塾」

源内 ものづくり塾開塾記念 シンポジウム

会場

サンポートホール高松
(第一小ホール)

開催日時

10月1日(水)
10:30～

Industrial Cluster Project
産業クラスター計画

【プログラム】

○第Ⅰ部 (開塾式)

1. 開会挨拶

学長挨拶(10:30～10:40)

一井 眞比古 香川大学長

来賓挨拶(10:40～10:55)

岩瀬 公一氏 文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術総括官

高木 孝征氏 香川県副知事

2. 源内ものづくり塾概要説明(10:55～11:20)

三原 豊 香川大学微細構造デバイス統合研究センター長

3. 基調講演(11:20～12:00)

田中 壮一郎氏 独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長
香川大学学長特別顧問

「21世紀源内ものづくり塾に期待する」

○第Ⅱ部 (MEMS in 高松Ⅱ)

4. 開会挨拶(13:00～13:05)

三原 豊 香川大学微細構造デバイス統合研究センター長

5. 来賓挨拶(13:05～13:25)

徳増 有治氏 経済産業省 四国経済産業局長

6. 香川大学のMEMS研究紹介(13:25～13:45)

大平 文和 香川大学微細構造デバイス統合研究センター副センター長

7. 特別講演1(13:45～14:45)

三宅 常之氏 日経BP社
日経マイクロデバイス編集 副編集長

「地域においてグローバル時代を生き抜くための技術戦略」

コーヒーブレイク(14:45～15:00)

8. 特別講演2(15:00～16:00)

藤田 博之氏 東京大学生産技術研究所 教授
「MEMS技術のポテンシャルと将来展望」

[主催]香川大学 微細構造デバイス研究開発フォーラム
[後援]四国経済産業局・香川県・(財)かがわ産業支援財団
(独)産業技術総合研究所四国センター・(財)四国産業
技術振興センター・四国新聞社・NHK高松放送局
KSB瀬戸内海放送

源内ものづくり塾開塾記念シンポジウム

プログラム

第Ⅰ部 開塾式

10:30 開会挨拶

香川大学長 一井眞比古

10:40 来賓挨拶

文部科学省科学技術・学術政策局 科学技術・学術総括官 岩瀬公一氏
香川県副知事 高木孝征氏

10:55 源内ものづくり塾概要説明

香川大学微細構造デバイス統合研究センター長 三原 豊

11:20 基調講演

独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 田中壮一郎氏
香川大学学長特別顧問

第Ⅱ部 MEMS in 高松Ⅱ

13:00 開会挨拶

香川大学微細構造デバイス統合研究センター長 三原 豊

13:05 来賓挨拶

経済産業省 四国経済産業局長 徳増有治氏

13:25 香川大学のMEMS研究紹介

香川大学微細構造デバイス統合研究センター副センター長 大平文和

13:45 特別講演1

日経BP社 日経マイクロデバイス編集 副編集長 三宅常之氏

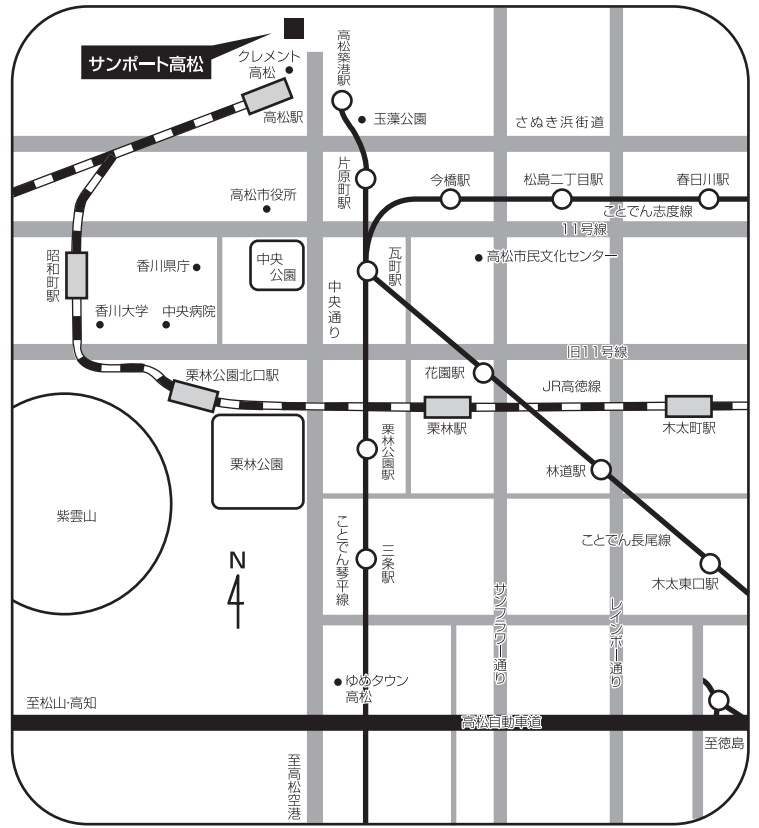
14:45 コーヒーブレイク

15:00 特別講演2

東京大学生産技術研究所 教授 藤田博之氏

16:00 終了

なお、受付ロビーにて、パネル展示を行っていますので
ご自由にご覧下さい。



会場アクセスマップ

お問い合わせ

香川大学学術室 研究協力グループ

TEL:087-832-1315 FAX:087-832-1319

E-mail:soumke@jim.ao.kagawa-u.ac.jp

シンポジウム参加申込書

お申し込みの際は、下記の申込書に必要事項をご記入のうえ、Faxまたは、E-mailにてご連絡くださいますようお願いいたします。
ご記入いただく個人情報につきましては、今回のシンポジウムでのみ使用し、これ以外の目的で利用することはありません。

ご所属	お名前	電話番号	E-mail	出欠
1				I部・II部
2				I部・II部
3				I部・II部
4				I部・II部
5				I部・II部
6				I部・II部
7				I部・II部

※〆切 9月24日(水)【当日参加も可能です】